Abstract Text - FPAR (1):

PURPOSE: To vary the focal length of a liquid crystal lens and to correct astigmatism by giving plural divided impression <u>electrodes</u> a desired potential distribution and controlling the orientation state of liquid crystal molecules.

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: The impression <u>electrodes</u> 11, 11... formed on an electrode

substrate la are insulated electrically from one another, so mutually different

voltages can be impressed to the respective impression electrodes 11. Namely,

the orientation state of liquid crystal molecules vary depending upon the

impressed voltages, so the mutually difference voltages are impressed to the

<u>electrodes</u> 11 to vary the refractive index of a liquid crystal layer laterally

(horizontally) on the  $\underline{\text{electrode}}$  substrate. In this case, a voltage is divided

into the respective desired impressed voltages through division resistances

r<SB>1</SB>&sim;r<SB>9</SB> and the mutually different voltages are impressed

to the respective impression  $\underline{\text{electrodes}}$  11. For the purpose, a place

distribution of refractive indexes (lateral distribution) required to correct

astigmatism is calculated and an impressed voltage distribution corresponding

to it is calculated. Then, the impressed voltages to the respective impression

<u>electrodes</u> 11 are determined according to the impressed voltage distribution

and the electric resistance values of the division resistances (r) are only

calculated so as to divide the voltage to the determined voltage values.

Current US Cross Reference Classification - CCXR (1): 351/176

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-209412

ⓐInt Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月14日

G 02 C 7/06 G 02 F 1/13 7915-2H A-7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭61-51996

愛出 願 昭61(1986)3月10日

砂発 明 者 佐 藤

進

秋田市広面字樋の下29番の3

悪砂出 願 人 株式会社 ジェス

横手市金沢中野字蛭沢794番地の1

饱代 理 人 并理士 和泉 雄一 外1名

明相期

1. 発明の名称

- 't·

乱視補正焦点距離可変液品レンズ

- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 液晶層と、この液晶層に電圧を印加するための 電療搭板とを有する焦点距離可変液晶レンズにおいて、該電極搭板の少なくとも一方に形成された 印加電極が複数に分割されており、該印加電極に 所望の電位分布を与えて前記電循基板間の液晶分 子の配向状態を制御することにより、乱視の補正 を行なうことを特徴とする乱視補正焦点距離可変 液晶レンズ。
  - (2) 複数に分割されている印加電極が、半導体業子及び透明電極からなる特許請求の範囲第1項記載の乱視補正焦点距離可変液晶レンズ。
  - (3) 電極基板が、液晶層を挟んで対向して設けられ、 前記基板の双方に形成された印加電板が複数に分 割されている特許請求の範囲第1項記載の乱視循 正焦点距離可変波晶レンズ。

- (4) 印加電像が、互いに直交する方向に配置されている特許請求の範囲第3項記載の乱視補正焦点距 難可変液晶レンズ。
- (5) 電衝基板の一方に形成された印加電極が、同心 円状に配列されており、他方に形成された印加電 極が、放射状に配列されている特許請求の範囲第 3 項記載の乱視補正焦点距離可変液晶レンズ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は焦点距離可変液晶レンズに係り、特に 乱視補正を行なうことのできる乱視補正焦点距離 可変液晶レンズに関するものである。

# ・〔従来の技術〕

白内障などの限の疾病により限球の水晶体が摘出されてしまった場合に、従来の焦点距離が固定のレンズを用いた限値では使用する距離に応じて焦点距離の異なった数種類の限鏡を用意してそれぞれの情況に応じて使い分ける必要があり、実生活において多大なる不便さを強いられている。したかって、焦点距離を自由に変化させることので

きる吸貌レンズの出現が望まれていた。また、光 学レンズに用いられるズームレンズと呼ばれる可 変焦点レンズの焦点距離の制御はその中の複数枚 の単レンズから構成されるレンズ群同士の間隔を 変化させることによって行なっている。したがっ てレンズ群の移動のためレンズ可動機構が不可欠 であり、小型化・低コストという要求を十分満足 することができず、レンズの移動なしに焦点距離 が自由に変化できる焦点距離可変レンズの出現が 望まれていた。

液晶は、一般に長さ数10A、幅が約数Aの組 長い棒状分子構造をもっており、また誘電異力性 をもち、液晶分子の軸方向に平行な誘電率と直角 な方向の誘電率とは一般に一致しない。前者が後 者よりも大きいものを正の液晶といい、逆のもの は負の液晶といわれている。

2枚の透明電極基板の間に誘電異方性が正の電 界効果形設晶を入れ、液晶分子が基板に平行にな るように配向させた液晶セルにしきい値以上の交 流電圧を印加すると、液晶分子の双極子モーメン

液晶レンズの焦点距離を異常光に対する値Feから 常光に対する値Foまで連続的に変化をせることが できる。態直配向をせた誘電異方性が負の液晶を 用いると印加電圧に対する焦点距離の変化が逆に なる。電圧を印加する代わりに磁界を加えても液 晶分子の配向状態を変えることができるので、磁 界による焦点距離可変レンズとすることもできる。 〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、従来の被暴ノガネは乱視に対する補償手段を何ら群とていなかった。人間の限の 角膜はその中心付近においても完全な球面でなく、 光軸を含む面すなわち子午面の方向によって曲率 が異なっている。通常は垂直方向の子午面における曲率が強く、屈折力で表現すれば水平方向の屈 折力に対し0.5~1.0 D程度大きくなっている。 しかしながら水晶体にも非点収差が存在し、この 収差が角膜の収差を打ち消す様になっている。こ の打ち消し補正が不充分であり、限の光学系が全 体として非点収差をもっているものを乱視限とい う。そこで、乱視を補正するには、互いに垂直な トに働く力により液晶分子は液晶分子軸を電圧印加方向に向きを変える。したかって、印加電圧の大きをにより装板に平行に配向していた液晶分子を装板に対して飛直方向に連続的にその向きを変えることができる。よって液晶分子の配向の方位に偏光した入射光に対して液晶セルのみかけの屈折率は異常光に対する値から常光に対する値まで連続的に変化する。

このいわゆる電界制御後屈折効果は電気的エネルギーと弾性的エネルギーの相対的な関係によって決まるため、液晶セルの厚みに依存せず、また印加電界ではなく印加電圧に依存して変化することが知られている。つまり、液晶セルがレンズのような形をしており、液晶セルの厚みが各々の場所によって異なっていても光学的には一様な屈折率の変化が得られることになる。すなわち、液晶分子を適宜の方向に配向をせたレンズの形状を有する基板の間に誘電異方性が正の液晶を封入し、印加電圧により液晶分子の配向方向を制御して液晶セルのみかけの屈折率を変化させることにより、

2つの主経線に対し異なった風折力を有するレンズを用いて、限の非点収差を打ち消さなければならない。そこで、一般のガラスレンズ等を用いた乱視補正ノガネでは、前面又は後面にトーリック面等を採用している。液晶レンズにおいても、トーリック面等が形成された電極基板を用いることが考えられるが、乱視補正量の個人差に応じて電極基板を加工しなければならず、加工コストが極めて高くなる問題点があった。更に、角膜表面の不規則な凹凸に起因する不正乱視の場合には、単なる乱視レンズでは乱視補正できないという問題点があった。

# [ 問題点を解決するための手段 ]

本発明は上記問題点に置み案出したもので、被 品屑と、この被品屑に電圧を印加するための電板 基板とを有する焦点距離可変被品レンズにおいて、 該電極基板の少なくとも一方に形成された印加電 極が複数に分割されており、該印加電極に所望の 電位分布を与えて前記電極基板間の被品分子の配 向状態を制御することにより、乱視の補正を行な うことを特徴としている。

### (作 川)

本発明は、電極基板の少なくとも一方に形成された印加電極が複数に分削されており、該分削された印加電極に対してそれぞれ適宜の電圧を印加することができるので、前記電極基板上に適宜の電位分布を形成することができる。そして電極基板間に対入されている被晶分子の配向状態は上記電位分布に従って定まるため、被晶層の屈折率を前記電極基板上で一次元又は二次元的に変化させることができる。従って、眼の光学系全体の非点収差を補正することのできる乱視補正焦点距離可変液晶レンズを提供することができる。

## (突施例)

本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、 1は電極基板であって、液晶層を挟んで該電価基板 板1a,1bが対向して配置されている。電価基板 1aには印加電値11;11…が複数に分割され て形成されており、各電値11,11…はそれぞ れ他の電価11,11…と電気的に絶縁されてい

水平) 方向に変化させることができる。 第1図に 示す実施例においては、分割抵抗 ri~r, でそれ ぞれ所望の印加電圧を分圧させ、各印加電標11 に異なる電圧が印加できる様になっている。従っ て、まず乱視袖正に必要な屈折率の場所的分布( 横方向の分布)を算出し、これに対応する印加電 圧分布を計算する。そして、この印加電圧分布に 従い各印加電極11の印加電圧を決定し、この決 定電圧値か分圧される様な分割抵抗 rの電気抵抗 値を計算すればよい。以上の様に構成した液晶レ ンズは一般の光学レンズと同様に乱視(この場合) は直乱視) 補正を行なうことができる。なお、本 実施例においてはバイアス電圧調整用可変抵抗器 3とスイッチ4が設けられている。パイアス電圧 調整用可変抵抗器3は、基準となる電圧値を改定 するためのもので、電波2の電圧を可変すること により液晶レンズの焦点距離を変化させることが できる。従って、この様に構成された液晶レンズ は、乱視補正可変焦点距離液晶レンズとなる。又、 スイッチ4をA側にすると、中心部に及も高い電

る。電極基板1aに形成された印加電板11,11 …は、隣合う印加電極11,11周士が互いに抵 抗器 r で接続されており、電板基板 l aのほぼ中 央部に該当する印加電極11と、直列に接続され た抵抗器 rt , rz…および rs , rs…の及終端(即 れている。電極装板1はできるだけ透明な材質が 好ましく、液晶層に接する基板面には印加電優を 形成する必要がある。特に電標基板1まの印加電 衝11,11…は、複数に分割して形成する必要 があり、電極基板1a にNESA膜やITO膜を 形成した後、ホトエッチングする方法や、レーザ 光統等を用いてパタニングする方法がある。電板 装板1a に形成された印加電値11,11…は、 それぞれ他の印加電板11,11…と互いに電気 的に絶縁されているので、各印加電極11ごとに 異なる電圧を印加することができる。即ち、液晶 分子の配向状態は印加電圧に依存して変化するた め、各印加電振11ごとに異なる電圧を印加する ことにより、液晶層の屈折率を電極基板上で横(

Carried to Sign of the

3 7 4

圧が印加されて凮折串が小さくなり、周辺部に向 。かうに従い次第に屈折率が大きくなるように構成 されている。そして、スイッチ4をB側にすると、 上記の場合と逆に中心部の屈折率が最も大きくな る様に構成されている。なお、本実施例において は電極基板14の印加電極11を10個に分割し たが、必要に応じて分割数を増大することが望ま しい。また、印加電圧を分割抵抗 r によって分圧 したが、抵抗器による分圧に限らず、いずれの方 式で所望の電圧を得てもよい。そして、電源2の **電圧を可変するとともにパイアス電圧調整用可変** 抵抗器3によって電極基板1に印加する電圧を変 化させたが、繰り返し周波数やデューティ比等を ・ 変化をせる方式等であってもよい。すなわち、印 加饥圧の実効値を変化させる方式であれば足りる... また、上述した実施例は印加電極11に透明電極 のみを採用したが、この印加電橋11に透明電桶 と半導体素子を組み合わせたものを適用すること もできる。即ち、電極落板1a 上に半導体素子を マトリックス状に配列し、液晶層を駆動するもの

である。この方式は通常アクティブマトリックス 方式と呼ばれており、クロストーク効果を問題に する必要が全くなく、極めて精細な電極を製造す ることができ、かつ、各電衝に制御された任意の 正を行なうことができる。

次に電極基板1が、液晶層を挟んで対向して散 けられ、前記基板1の双方に形成された印加電極 1 1 が複数に分割されている場合の実施例を説明 する。まず、第2図に示す様なマトリックス方式 を説明すると、11a は電板基板1a に形成され た垂直印加電優群であり、11bは電価基板1bに 形成された水平印加電板群である。垂直印加電板 群11aと水平印加電極群11b は液晶層を挟ん で対向して設けられている。それぞれの印加電極 11は駆動電圧手段に接続されており、適当な駆 助力法により任意の電極群の交点Cに対して、所 望の電圧を印加できる様に構成されている。例え ば、垂直印加電極群11歳の中からⅤ₅を選択し、 水平印加電便群11bの中からH」を選択すれば、

電価を形成し、該基板1の他方に放射状電極を形 成することも可能である。この場合も、各電極の 交点に任意の電圧を印加することができる。

また、電衝基板1の少なくとも一方がレンズ形 4。 図面の簡単な説明 状となっていてもよく、更にフレネルレンズ構造 であってもよい。電伍芸板1の少なくとも一方が フレネルレンズ牌近の場合には、彼品レンズの実 効厚みを待くすることができる。以上の様に構成 されたマトリックスタイプの印加電極は、 遊乱視 ,側乱視,斜乱視の様な正乱視の補正だけでなく、 角膜の異常による不正乱視をも補正できる効果が ある。なお、本発明は丿ガネレンズに限定される ことなく、カノラのファインダーに取り付けられ る視度調整レンズや双眼鏡など一般的光学機械に 遊用できることはいうまでもない。

# 〔効 果〕

以上の様に構成された本発明は、複数に分割し た印加電源に所望の電位分布を与えて液晶分子の 配向状態を調御することができるので、焦点距離 を変化させることができるうえ、乱視の補正を行

交点では所望の電圧を印加することができる。 同様にH=Ha,V=Vュを選択すれば、交点Cュ に所望の電圧が印加され、H=H、,V=Vaを進 択すれば、交点Csaに所望の電圧が印加される。 従って、電極基板1上で場所ごとに(二次元的に) 液晶層の風折率を変化させることができる。すな わち、乱視補正に必要な扇折率の分布を作出し、 これに対応する印加電圧分布を決定すれば、乱視 袖正級品レンズを提供できる。 更に印加電圧全体 の実効値を変化させれば、液晶レンズの焦点距離 を変化させることができ、乱視補正可変焦点距離 液晶レンズを提供できる。また、垂直印加電衝群 1 1a 及び水平印加電板群 1 1b は、必要に応じ て電極数を増加することが好ましい。なお、駆動 方法は電圧平均化駆動法や二周波駆動法等があり、 いずれの方法も採用できるがクロストーク効果を 低減できる方法が好ましい。特に3分の1パイア ス駆動法等が好通である。なお、上記実施例にお いては、印加電極11a,11bが瓦いに直交する 方向に配置したが、電極基板1の一方に同心円状

なうこともできる効果がある。また、乱視補正鼠 に広じてレンズを機械加工する必要もないので、 加工コストが低いという卓越した効果を有する。

図は本発明の実施例を示すもので、第1図は概 略を示す図であり、外2図はマトリックス印加方 式の説明図である。

1…電振装板 2…電源部 3 …パイアス電圧調整用可変抵抗器 4…スイッチ 11…印加電極

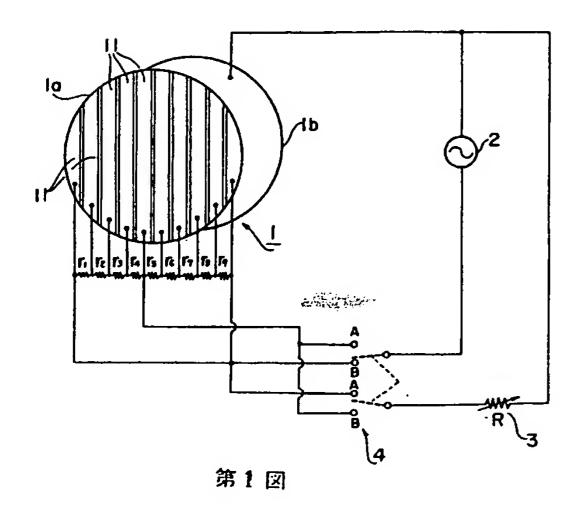
> 符許出願人 株式会社ジェス 代理人 弁理士

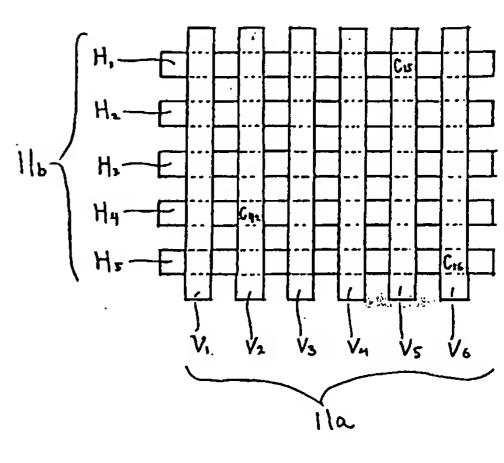
<del>--76-</del>-

STATE OF THE STATE OF

4,000

図前の作品的書に変更なし)





煤2図

\*\*\*

手 統 補 正 豊(方 式)

昭和62年3月18日

特許庁長官 思 田 明 雄 殿

1. 事件の表示 昭和61年特許順第51996号

2. 発明の名称 乱視補正焦点距離可変液晶レンズ

3. 袖正をする者

事件との関係 特許出願人

秋田県横手市金沢中野字蛭沢794番地の1

株式会社ジェス

代表取締役 石 井 胜 光

4. 化 埋 人

〒111(電)862-4977(代) 東京都台東区蔵前3丁目1番4号 パンダイ蔵前ピル2階 高田国際特許耶務所内

(8996) 弁理士 和 泉 雄 -

他1名

5. 補正命令の目付

昭和62年2月27日(発送日)

6. 袖正の対象

en as as a second

7. 袖正の内容

別紙のとおり